



Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт химии
Дальневосточного отделения Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение должности *младшего научного сотрудника* в

➤ *лаборатории нестационарных поверхностных процессов.*

Конкурс предполагается провести 05.04.2019.

Требования к кандидатам:

Обучение в очной аспирантуре

Опыт научно-исследовательской работы не менее 2 лет.

Наличие научных трудов в рецензируемых изданиях.

Участие в российских конференциях в качестве докладчика.

Знание английского языка.

К заявлению об участии в конкурсе прилагаются документы:

- *личный листок по учёту кадров;*
- *автобиография;*
- *копии документов о высшем профессиональном образовании;*
- *копии документов о присуждении учёной степени, присвоении учёного звания (при наличии);*
- *сведения о научной (научно-организационной) работе за последние пять лет, предшествовавших дате проведения конкурса.*

Срок приёма документов – 22.03.2019.

Документы направлять по адресу: 690022, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока 159, Директору Института химии ДВО РАН.

Телефон для справок: 8(423)2312-566 (Отдел кадров).

Объявление о конкурсе и требования к кандидатам и перечень необходимых документов размещены на сайте института (<http://www.ich.dvo.ru>).